Лабораторная работа № 3.3.4. Эффект Холла в полупроводниках.



Содержание

1	Теория и вводные	2
	1.1 Цель работы и используемые приборы	2
	1.2 Экспериментальная установка	2
2	Ход работы.	3
3	Обработка результатов.	5
	3.1 Градуировка электромагнита	5
	3.2 Измерение ЭДС Холла	6
4	Вывол.	8

1 Теория и вводные

1.1 Цель работы и используемые приборы.

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе испольщуются: электромагнит с источником питания, амперметр, милиамперметр, милливеберметр, реостат, цифровой вольтметр, источник питания (1.5B), образцы легированного германия.

1.2 Экспериментальная установка.

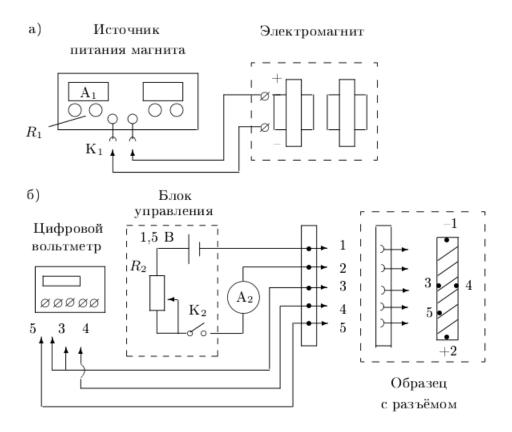


Рис. 1: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках.

Схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рисунке (1.2).

В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регулятора R_1 источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром A_1 . Разьём K_1 позволяет менять направление тока в обмолках электромагнита.

Градуировка магнита проводится при помощи милливебермелра.

Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе, подключается к источнику питания ($\simeq 1,5$ В). При замыкании ключа

 K_2 вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом R_2 и измеряется миллиамперметром A_2 .

В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контаклами 3 и 4 возникает разность потенциалов (U_{34} , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Иногда контакты 3 и 4 вследствие неточности поднайки не лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения, вызванным протеканием основного тока через образец. Измеряемая разность потенциалов при одном направлении магнитного поля равна сумме ЭДС Холла и омического падения напряжения, а при друтом — их разности. В этом случае ЭДО Холла ε_x может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре. Знак измеряемого напряжения высвечивается на цифровом табло вольтметра.

Можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла:

$$\varepsilon_x = U_{34} \pm U_0 \tag{1}$$

При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку ε_x можно определить характер проводимости — электронный или дырочный. Для этого необходимо зналь направление тока в образце и направление магнитного поля.

Измерив ток I в образце и напряжение U_{35} между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по формуле

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}a \ l} \tag{2}$$

Где L_{35} – расстояние между контактами 3 и 5, a – толщина образца, l – его ширина.

2 Ход работы.

В работе предлагается исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при различных токах через образец для определения константы Холла; определиль знак носителей заряда и проводимость материала образца.

- 1. Подготовим приборы к работе.
- 2. Проверим работу цепи питания образца. Ток через образец не должен превышать 1 мА.
- 3. Проверим раболу цепи магнита. Определите диапазон изменения тока через магнит.
- 4. Прокалибруем электромагнит определите связь между индукцией В магнитного поля в зазоре электромагнита и током I_m через обмотки магнита. Для этого с помощью милливеберметра снимем зависимость магнитного потока, Φ пронизывающего пробную катушку, находящуюся в зазоре, от тока I_m ($\Phi = \text{BSN}$). Значение SN (произведение площади сечения контура катушки на число токов в ней) указано на держателе катушки.
- 5. Продевед измерение ЭДС Холла. Для этого втавим образец в зазор выключенного электромагнита и определим напряжение U_0 между холловскими контактами 3 и 4при минимальном токе через образец ($\simeq 0.2$ мА). Это напряжение U_0 вызвано несовершенством контактов 3, 4 и при фиксированном токе через образец остается неизменным. Значение U_0 с учетом значка следует принять за нулевое.

Включим электромагнит и снимем зависимость напряжения U_{34} от тока I_m через обмотки магнита при фиксированном токе через образец.

Проведем измерения $U_{34}=f\left(I_{m}\right)$ при постоянном токе через образец для 6-8 его значений в интервале 0.2-1 мА. При каждом новом значении тока через образец величина U_{0} будет иметь свое значение.

При максимальном токе через образец ($\simeq 1$ мА) $U = f(I_m)$ при другом направлении магнитного поля.

6. Определим знак носителей в образце. Для этого необходимо знать направление тока через образец, направление магнитного поля и знак ЭДС Холла.

Направление тока в образце показано знаками «+» и «-» на рисунке (1.2). Направление тока в обмотках электромагнита при установке разъёма K_1 в положение I показано стрелкой на торце магнита.

Сфотографируем образец. Укажем на рисунке направления тока, магнитного поля и отклонение носителей. По знаку (\pm) на клеммах цифрового вольтметра определите характер проводимости.

- 7. Для определение удельной проводимости удалим держатель с образцом из зазора. Подлкючим к клеммам « H_x » и « L_x » вольтметра поленциальные концы 3 и 5. Измерим падение напряжения между ними при токе через образец 1 мА.
- 8. Запишем характеристики приборов и параметры образца L_{35} , a, l, указанные на держателе.

3 Обработка результатов.

3.1 Градуировка электромагнита.

Таблица 1: Зависимость индукции магнитного поля в зазоре электромагнита В от силы тока I_m .

ϕ ,	мВб	6.5	6.3	5.8	4.8	3.7	1.9
I_{i}	m, A	1.58	1.41	1.15	0.88	0.66	0.32
В,	, мТл	866.67	840.00	773.33	640.00	493.33	253.33

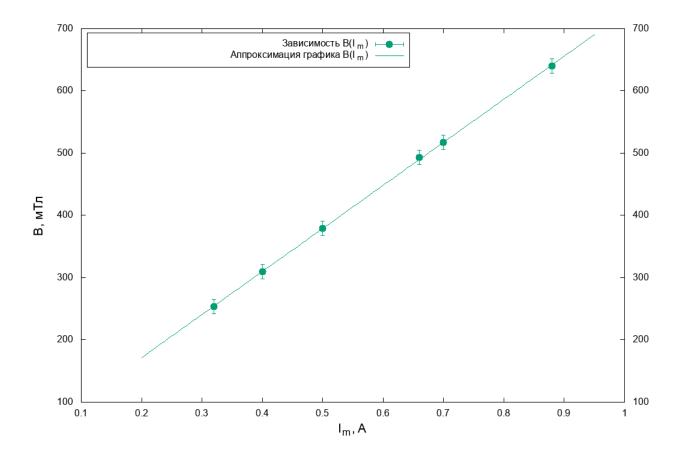


Рис. 2: Зависимость индукции магнитного поля в зазоре эектромагнита В от силы тока I_m

3.2 Измерение ЭДС Холла.

Таблица 2: Рассчет величины ЭДС Холла.

$I=0.3~\mathrm{mA}$						
I_m , A	0.31	0.60	0.88	1.03	1.22	1.57
В, мТл	247.77	448.39	642.09	745.86	877.30	1119.42
ε_x , MB	-0.04	-0.07	-0.10	-0.12	-0.13	-0.14
I = 0.4 мА						
I_m , A	0.30	0.60	0.81	1.06	1.27	1.57
В, мТл	240.85	448.39	593.66	766.61	911.89	1119.42
ε_x , MB	-0.05	-0.09	-0.12	-0.15	-0.17	-0.18
I=0.5 м A						
I_m , A	0.33	0.60	0.74	0.93	1.31	1.57
В, мТл	261.60	448.39	545.24	676.68	939.56	1119.42
ε_x , мВ	-0.06	-0.12	-0.14	-0.17	-0.21	-0.23
I = 0.6 MA						
I_m, A	0.22	0.40	0.61	0.95	1.36	1.56
В, мТл	185.51	310.03	455.30	690.51	974.15	1112.51
ε_x , мВ	-0.05	-0.09	-0.14	-0.21	-0.26	-0.28
$I=0.7~\mathrm{mA}$						
I_m, A	0.27	0.61	0.90	1.20	1.37	1.57
В, мТл	220.09	455.30	655.92	863.46	981.07	1119.42
ε_x , MB	-0.07	-0.16	-0.23	-0.28	-0.30	-0.32
I = 0.8 mA						
I_m, A	0.30	0.60	0.72	1.05	1.25	1.57
В, мТл	240.85	448.39	531.40	759.69	898.05	1119.42
ε_x , мВ	-0.09	-0.19	-0.22	-0.30	-0.33	-0.37
I = 0.9 MA						
I_m , A	0.33	0.60	0.81	1.07	1.37	1.56
В, мТл	261.60	448.39	593.66	773.53	981.07	1112.51
ε_x , MB	-0.18	-0.27	-0.34	-0.41	-0.46	-0.48
I = 1 MA						
I_m, A	0.33	0.60	0.76	1.06	1.32	1.57
В, мТл	261.60	448.39	559.07	766.61	946.48	1119.42
ε_x , MB	-0.19	-0.30	-0.36	-0.45	-0.50	-0.53

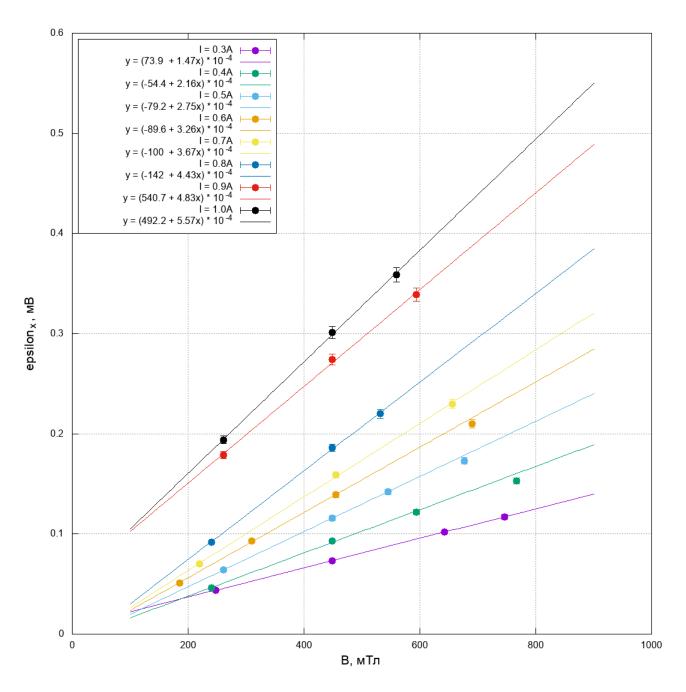


Рис. 3: Зависимость величины ЭДС Холла ε_x от индукции поля в зазоре электромагнита.

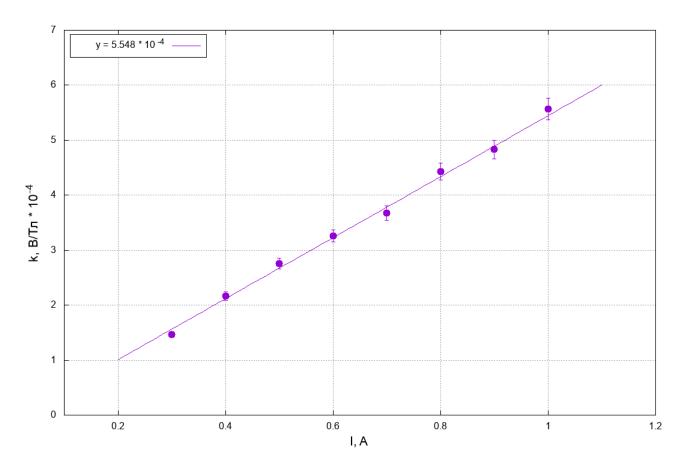


Рис. 4: Зависимость коэффициента $k=\vartriangle \varepsilon_x/\vartriangle B$ от силы тока I.

$$\varepsilon_x = -R_x \frac{IB}{a} \Rightarrow k = -R_x \frac{I}{a} \Rightarrow R_x = -a \frac{k}{I}$$

Отсюда очевидно, что $R_x = 0.83$ см³/Кл.

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al}$$

И в конечном итоге $\sigma=701.11\mathrm{Om/m}$

4 Вывод.

В результате эксперимента мы измерили постоянную Холла, которая оказалась $R_x=0.83 {\rm cm}^3/{\rm K}$ л, из которой мы получили удельную проводимость легированного германия: $\sigma=701.11{\rm Om/m}$